受験番号	

志　願　理　由　書　（両面とも本人自書のこと）

（機械・システム工学科　様式）

学 校 名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　氏　名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

志　願　学　科

工　学　部　　機械・システム　工　学　科

志願理由

（裏面へ）

●「あなたが高校で取り組んだ取り組み(探求、課外活動や部活動など)から成長できたことについて、取り組みの内容・プロセスに着目して自己 PR してください。」

●(女子特別枠)「あなたが高校で取り組んだ取り組み(探求、課外活動や部活動など)から成長できたことについて、取り組みの内容・プロセスに着目して自己 PR してください。特にその活動において、異なる背景を持つ人の存在があった場合に、どのような効果をもたらしたかについて記述してください。」